

Kielce dn. 04.09.2019r.

ATZ -381/24-10/19

Politechnika Świętokrzyska
Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 7

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1986) Politechnika Świętokrzyska informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego **na dostawę urządzenia do nanoszenia powłok metodami PECVD i PVD; urządzenia do nanoszenia powłok atomowych metodą ALD dla Laboratorium Zaawansowanych Nanotechnologii i Nanomateriałów Politechniki Świętokrzyskiej**

w ramach realizacji projektu pn.: „CENWIS – Centrum Naukowo–Wdrożeniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu Świętokrzyskiego” [Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00] współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014÷2020 [Oś Priorytetowa 1: „Innowacje i Nauka” Działanie 1.1. „Wsparcie Infrastruktury B+R”] dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w poszczególnych częściach.

Za najkorzystniejszą:

- w części I uznano ofertę nr 1 Technolutions Miłosz Czajkowski, ul. Jana Pawła II 52/56, 99-400 Łowicz, która zdobyła najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.
- w części II uznano ofertę nr 1 Technolutions Miłosz Czajkowski, ul. Jana Pawła II 52/56, 99-400 Łowicz, która zdobyła najwyższą ilość punktów w kryteriach oceny ofert.

Punktacja przyznana oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączna punktacja

część I

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Liczba pkt w kryterium Cena oferty brutto - 60%	Liczba pkt w kryterium termin realizacji zamówienia - 20%	Liczba punktów w kryterium gwarancja - 20%	RAZEM
1.	Technolutions Miłosz Czajkowski ul. Jana Pawła II 52/56 99-400 Łowicz	60	20	20	100

część II

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Liczba pkt w kryterium Cena oferty brutto - 40%	Liczba pkt w kryterium dodatkowe parametry urządzenia - 60%	RAZEM
1.	Technolutions Miłosz Czajkowski ul. Jana Pawła II 52/56 99-400 Łowicz	40	60	100

Mickiewicz

KIEROWNIK
projektu CENWIS
Barbara Goszczyńska
dr hab. inż. Barbara Goszczyńska, prof. PŚK

